SITA Process Solutions

SITA CLEAN LINE ST

Prozessmessgröße Oberflächenspannung inline überwachen



SITA Process Solutions

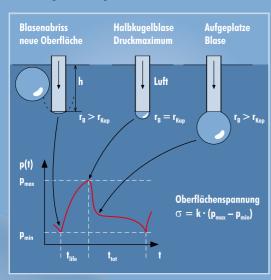
SITA CLEAN LINE ST

Prozessmessgröße Oberflächenspannung

Das Prozesstensiometer SITA clean line ST misst kontinuierlich und vollautomatisch die Oberflächenspannung von Prozessflüssigkeiten der Teilereinigung und der Oberflächentechnik, der Halbleiter- und Photovoltaikindustrie sowie der chemischen Industrie.

Die Prozessmessgröße Oberflächenspannung und damit die Konzentration oberflächenaktiver Wirkstoffe wie Tenside, Netzmittel sowie Lösungsmittel werden inline überwacht und dokumentiert. In die Anlagensteuerung eingebunden, ermöglicht das Mess-System SITA clean line ST die bedarfsgerechte automatische Dosierung der Wirkstoffe.

Messprinzip



Wie alle SITA-Tensiometer nutzt auch das Prozessmessgerät SITA clean line ST die Blasendruckmethode zum Messen der dynamischen Oberflächenspannung in Flüssigkeiten. Dazu wird über eine speziell für den Prozesseinsatz entwickelte Kapillare ein Luftstrom in die Probenflüssigkeit eingeleitet.

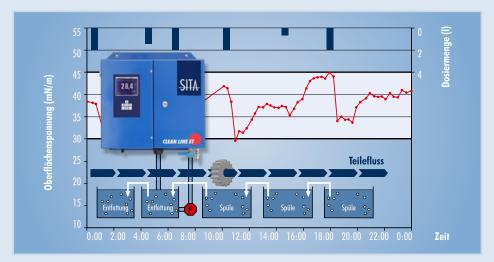
Die sich am Ende der Kapillare bildenden Blasen vergrößern ihre Oberfläche kontinuierlich. Während der Blasenradius sein Minimum erreicht, steigt der Blasendruck bis zu seinem Maximaldruck an. Aus der Differenz zwischen Druckmaximum und Druckminimum jeder Blase wird die Oberflächenspannung der Flüssigkeit berechnet.

SITA **CLEAN LINE ST**

Leistungsstarkes Prozesstensiometer

- Anlagenkomponente für kontinuierliche Prozessüberwachung
- Arbeitet vollautomatisch inklusive Reinigung und Kalibrierung
- Spart Chemikalien durch die automatische verbrauchsabhängige Dosierung: mehr Umweltschutz Kostensenkung inklusive

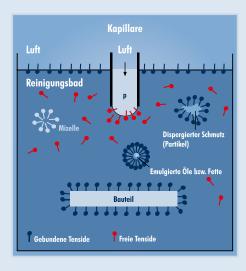
Anwendung



Kontinuierliche Überwachung und verbrauchsabhängige Dosierung:

- Reinigerkomponente Tensid in Bädern der industriellen Teilereinigung
- IPA-Konzentration im Texturierungsbad für Silizium-Wafer der Photovoltaik
- Netzmittelkonzentration von Entwicklerlösungen bei Lithographie-Prozessen der Halbleiterindustrie

Erfassen der aktiven Tenside



Die Konzentration der die Reinigungskraft bestimmenden freien Tenside bestimmt den Wert der Prozessmessgröße Oberflächenspannung.

Zum Überwachen sind Blasendrucktensiometer einzusetzen. Bei denen werden über eine Kapillare Luftblasen in der Flüssigkeit erzeugt, an deren Oberfläche sich die freien Tenside anlagern und den zum Blasenaufbau erforderlichen Druck senken. Der Zusammenhang Blasendruck, Oberflächenspannung und Tensidkonzentration ermöglicht das Überwachen des Tensidverbrauchs.

- ✓ Höchste
 Produktqualität
 durch kontrollierte
 Prozessführung
- ✓ Qualitätssicherung mit Dokumentation des Prozessverlaufs
- ✓ Automatische verbrauchsabhän- gige Wirkstoff- dosierung
- ✓ Systemlösung für hohe Prozess-Sicherheit
- ✓ Wirtschaftlichkeit durch Prozess- optimierung



Kostensenkung durch Einsatz des SITA clean line ST in Reinigungsanlagen zur Oberflächenbehandlung von Automobilkarossen und Präzisionsteilen für Motoren und Pumpen mit optimiertem Verbrauch von Wasser, Reiniger sowie Energie bei stabiler Reinigungsqualität.

MOS-000012 / Version

Technische Daten

Oberflächenspannung

Messbereich 10 - 100 mN/m (dyn/cm) Auflösung 0,1 mN/m (dyn/cm)

Blasenlebensdauer

Regelbereich 15 - 15.000 ms Auflösung 10 ms

Flüssigkeitstemperatur

Messbereich $0 - 80 \, ^{\circ}\text{C}$ Auflösung $0,1 \, \text{K}$

Medienberührende Materialien

Ausführung Metallgefäß Edelstahl (V2A & V4A), PTFE, FKM (Viton),

PEEK, PU, PA

Ausführung Glasgefäß Edelstahl (1.4401, 1.4408, 1.4571),

Borosilikatglas, PTFE, FKM (Viton), PEEK

Anschlüsse / Schnittstellen

Betriebsspannung 110 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 350 W Fernwartung Modem, analog

Fernwartung Stromschnittstellen

Oberflächenspannung
Temperatur
O - 100 °C : 4 - 20 mA
Signal Fehler / Störung
Signal Bereichsüberschreitung
Signal Bereichsunterschreitung
Messanforderung
O, 1 - 100 mN/m : 4 - 20 mA
O - 100 °C : 4 - 20 mA
potentialfreier Kontakt, max. 2A
potentialfreier Kontakt, max. 2A
Eingang für potentialfreien Kontakt

Wasserzulauf 2 - 6 bar, G 1/4" Innengewinde (10...80°C) Probenzulauf 1 - 6 bar, G 1/4" Innengewinde (10...80°C)

Wasser- & Probenablauf Verschraubung für Wellschlauch

Allgemeine Daten

Gehäusematerial Edelstahl (1.4301) Abmessungen (B x H x T) 480 x 480 x 170 mm

Gewicht ca. 23 kg zul. Umgebungstemperatur 10 - 40 $^{\circ}$ C

Prozessspezifische Systemlösung



Das Mess-System SITA clean line ST ist flexibel an die kundenspezifischen Prozessmess- und Steueraufgaben anpassbar.

In Verbindung mit der zentralen Steuereinheit SITA clean line CC, welche auf einem Industrie-PC oder einer SPS mit Touchpanel basiert, werden prozess-spezifische Systemlösungen realisiert. Die an die Kundenanforderungen angepasste Steuerungssoftware visualisiert und speichert die Messdaten, steuert die Dosierung und kommuniziert mit übergeordnenten Prozess-Steuerungen.

Auf Basis einer gemeinsam durchgeführten Analyse von Prozess und Anlage entwickeln die SITA Applikationsingenieure eine optimal auf die Kundenanforderungen zugeschnittene SITA clean line Systemlösung.